**T2R2** 東京工業大学リサーチリポジトリ Tokyo Tech Research Repository

## 論文 / 著書情報 Article / Book Information

| 論題(和文)              | <br>  1質点系モデルを対象としたアクティブ制御の等価モデルの構築 (そ<br>  の1:LQR重み関数の構造特性・振動特性への影響) |  |
|---------------------|---|--|
| Title(English)      |   |  |
| 著者(和文)              | <br>  陳引力, 佐藤大樹, 宮本皓, 佘錦華<br>   |  |
| Authors(English)    | Yinli Chen, Daiki Sato, Kou Miyamoto, Jinhua SHE                      |  |
| 出典 / Citation       | 日本建築学会関東支部研究報告集, , , pp. 381-384                                      |  |
| Citation(English)   | , , , pp. 381-384   |  |
| <br>発行日 / Pub. date | 2018, 3   |  |

## 1 質点系モデルを対象としたアクティブ制御の等価モデルの構築

## (その1:LOR 重み関数の構造特性・振動特性への影響)

| 構造一振動 | 正会員 | ○陳引力*1 | 正会員 | 佐藤大樹 *2 |
|-------|-----|--------|-----|---------|
|       | ]]  | 宮本皓 *3 | ]]  | 佘錦華 *4  |

アクティブ制御 LQR リカッチ方程式

1質点系 等価モデル

### 1. はじめに

近年では、建築物へのアクティブ制御を応用するケース が増えている<sup>1)-3)</sup>。アクティブ制御の応用により、地震と 風の、異なる種類の外乱に対して従来のパッシブ制御より 更なる制御性能を得る研究も報告されている<sup>4)-5)</sup>。

免震構造とアクティブ制御を併用する研究について, 宮 本らはアクティブ制御の設計に Linear Quadratic Regulator (以下,LQR)<sup>例えばの</sup>を用いた際の、コントローラ設計の 重み関数設定方法の検討を行い,建築物の振動制御に重要 な絶対加速度と層間変位を抑えるための重み関数の選択 方法についての考察を行った 7~8)。さらに, 筆者らにより, アクティブ制御と免震構造を併用した際の免震構造の設 計方法に関する考察が行われ,免震周期ごとの必要最大制 御入力・エネルギーについての分析が行われた<sup>9</sup>。これに より,免震周期を短くすることにより,アクティブ制御に 用いる最大制御入力を減らすことが可能になる一方で,制 御入力のエネルギーに関しては、免震周期を長くすること で,使用するエネルギーを減少させることが可能であると 示された。しかし、これらの研究は LQR の重み関数によ る構造特性の影響を理論的には解明しておらず, 重み関数 の設定方法が不明瞭である。一方で,建築物の耐震または 耐風性能を評価する場合,一般的には等価剛性や等価減衰 係数が用いられることが多い<sup>例えば10)</sup>。パッシブタイプに比 べて、アクティブ制御が建築物に適用されにくい原因の1 つとして、コントローラの設計が系の剛性や減衰係数に及 ぼす影響が陽な形で表現されないためであると著者らは 考えている。藤谷らは1質点系のセミアクティブ制御を対 象として、コントローラ設計の際に選択する LQR の重み 関数が制御後の動特性に与える影響を理論的に解明した 1)。しかし、藤谷らが用いたモデルは減衰を考慮していな いことから、適用範囲が非常に限定されている。

従って、本報では減衰を考慮した1質点系モデルを対象 にし、LQR の重み関数がモデルの構造特性に与える影響 についての考察を行い、アクティブ制御の応用による、系 の等価剛性や等価減衰係数を明らかにする(Fig.1参照)。

本報その1では、アクティブ制御を有するモデル(以下、 アクティブモデル)の等価モデルの構造要素を計算する。

#### 2. 制御対象モデルの概要

本報では1質点系モデルを構築し,制御系の性能評価を 行う。本報で1質点系を用いる理由は多質点系アクティブ モデルの後述のリカッチ代数方程式の理論解を求めるこ とが難しいためである<sup>9</sup>。アクティブモデルの概要をFig.1 に示す。質量 m は式(1)によって与えられ,剛性要素 k と 減衰係数 c は線形のバネとダッシュポットによってモデ ル化され,それぞれ式(2)と式(3)によって与えられる。上 述の1質点系モデルにアクティブ装置を設置する。

$$m = \rho \cdot B \cdot D \cdot H \tag{1}$$

$$k = \frac{4\pi^2 \cdot m}{T^2} \tag{2}$$

$$c = 2\zeta \sqrt{m \cdot k} \tag{3}$$

ここに, *ρ*:密度, *T*:固有周期, *ζ*:減衰率, *H*:モデル の高さ, *B*:モデルの幅, *D*:モデルの奥行きである。



#### 3. 制御系の構築

アクティブモデルの運動方程式を式(4)に示す。  $m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = d(t) + u(t)$  (4) ここに, x(t):モデルの応答変位, d(t):外乱入力, u(t): 制御入力である。

アクティブ制御システムの設計は、フィードバック制御 に基づく制御系を構築するために、アクティブモデルの運 動方程式を以下の状態方程式にする。

$$\dot{z}(t) = Az(t) + B_u u(t) + B_d d(t)$$
 (5)  
ここに、 $Z(t)$ :状態ベクトル、 $A$ :システムマトリックス、  
 $B_u$ :制御入力ゲイン、 $B_d$ :外乱入力ゲイン。z、A、 $B_u$ 、 $B_d$   
は式(6)による。

$$z(t) = \begin{bmatrix} x(t) & \dot{x}(t) \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{c}{m} \end{bmatrix}$$
(6a, b)

$$B_{u} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{m} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}, \quad B_{d} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{m} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$
(6c, d)  
コントローラの設計は以下のLQR評価関数*J*を用いる。

$$J = \int_{0}^{\infty} \{ z(t)^{\mathrm{T}} Q z(t) + u(t)^{\mathrm{T}} R u(t) \} dt$$
(7)

ここで, *R*:*u*に対する重み関数で,正のスカラーである。 *Q*:*Z*に対する重み関数で,半正定マトリックスであり, 式(8)による。

$$Q = \begin{bmatrix} q_1 & 0\\ 0 & q_2 \end{bmatrix}$$
(8)

評価関数Jによって,設計されたコントローラは以下の状態フィードバック制御則を持つ (Fig.2)。

(9)

$$u(t) = K_P Z(t)$$

ここに,  $K_P$ はコントローラゲインであり,式(10)による。  $K_P = -R^{-1}B_u^{\mathrm{T}}P$  (10)

ここで, *P* は式(11)のリカッチ代数方程式の解であり,半 正定対称マトリックスである<sup>12)</sup>。

 $A^{\rm T}P + PA + Q - PB_u R^{-1} B_u^{\rm T} P = 0_{2\times 2}$ (11)



Fig. 2 Block diagram of control system

# リカッチ方程式の解とコントローラゲイン リカッチ方程式の解

リカッチ代数方程式の解 *P* は対称マトリックスである ため,式(12)のように仮定する。

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix}$$
(12)

式(6)、式(8)、式(12)を式(11)に代入すると、式(13)になる。

$$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{k}{m} \\ 1 & -\frac{c}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{c}{m} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} q_1 & 0 \\ 0 & q_2 \end{bmatrix}$$

$$- \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{m} \end{bmatrix} \frac{1}{R} \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(13)$$

式(13)を整理すると、式(14)が得られ

$$\begin{bmatrix} -2\frac{k}{m}p_{12} + q_1 - \frac{p_{12}^2}{Rm^2} & p_{11} - \frac{c}{m}p_{12} + \frac{k}{m}p_{22} - \frac{p_{12}p_{22}}{Rm^2} \\ p_{11} - \frac{c}{m}p_{12} + \frac{k}{m}p_{22} - \frac{p_{12}p_{22}}{Rm^2} & 2p_{12} - 2\frac{c}{m} + q^2 - \frac{p_{22}^2}{Rm^2} \end{bmatrix}$$
(14)
$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

さらに、式(14)を展開すると、式(15)となる。

$$-2\frac{k}{m}p_{12} + q_1 - \frac{p_{12}^2}{Rm^2} = 0$$
(15a)

$$2p_{12} - 2\frac{c}{m} + q^2 - \frac{p_{22}^2}{Rm^2} = 0$$
(15b)

$$p_{11} - \frac{c}{m} p_{12} + \frac{k}{m} p_{22} - \frac{p_{12} p_{22}}{Rm^2} = 0$$
(15c)

式(15a)を
$$p_{12}$$
について解くと,式(16)になる。

 $p_{12} = -mkR \pm \sqrt{m^2 k^2 R^2 + m^2 R q_1}$ 式(15b)を p\_{22} について解くと、式(17)となる。
(16)

$$p_{22} = -mcR \pm \sqrt{m^2 c^2 R^2 + 2m^2 R p_{12} + m^2 R q_2}$$
(17)

式(15c)を p<sub>11</sub>について解くと,式(18)が得られる。

$$p_{11} = \frac{c}{m} p_{12} + \frac{k}{m} p_{22} + \frac{p_{12}p_{22}}{m^2 R}$$
(18)

なお, P は半正定マトリックスであるため,式(19)の条件 を満たす。

$$p_{11} > 0, \quad p_{22} > 0, \quad p_{11} \cdot p_{22} > p_{12}^2$$
 (19)

 $p_{22} > 0$ を満たすために、式(17)のルートの前の符号は+ しか取れない。さらに、ルート内が $q_2 = 0$ の時においても mcRより大きい必要がある。そのためには、 $p_{12}$ は必ず正 でなければならない。同様に、 $p_{12} > 0$ を満たすために、式 (16)のルートの前の符号は+しか取れない。そのため、式 (16)と式(17)が式(20a)と式(20b)になる。以上の条件から $p_{12}$ と $p_{22}$ は以下のようになる。

$$p_{12} = -mkR + \sqrt{m^2k^2R^2 + m^2Rq_1}$$
(20a)

$$p_{22} = -mcR + \sqrt{m^2 c^2 R^2} + 2m^2 R p_{12} + m^2 R q_2$$
(20b)

4.2 コントローラゲインの導出

式(6c)と式(12)を式(10)に代入すると、式(21)になる。  $K_p = -R^{-1}B_u^{\mathsf{T}}P$ 

$$= -\frac{1}{R} \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix}$$

$$= -\frac{1}{R} \begin{bmatrix} \frac{p_{12}}{m} & \frac{p_{22}}{m} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -\frac{p_{12}}{mR} & -\frac{p_{22}}{mR} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} k - \sqrt{k^2 + q_1 \frac{1}{R}} & c - \sqrt{c^2 + 2p_{12} \frac{1}{R} + q_2 \frac{1}{R}} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} K_{P,1} & K_{P,2} \end{bmatrix}$$
(21)

$$\mathcal{L} \subset \{\mathcal{L}, K_{P,1} \ge K_{P,2} | \exists \Xi (22) | \zeta \not = \delta_{\circ} \\ K_{P,1} = k - \sqrt{k^2 + q_1 \frac{1}{R}}$$

$$(22a)$$

$$K_{P,1} = c - \sqrt{c^2 + 2p_1 \frac{1}{R} + q_1 \frac{1}{R}}$$

$$\sum_{k=2}^{R} \frac{1}{2} \sum_{k=2}^{R} \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{R} \frac{1}{2} \sum_{$$

式(22a)より,  $K_{P,1}$ は剛性k, 重み $q_1$ , Rと関係があることがわかる。また,  $q_1 = 0$ の時は,  $K_{P,1} = 0$ となり,  $q_1$ を大きくすると  $K_{P,1}$ の絶対値が大きくなる。Rを大きくすると  $K_{P,1}$ の絶対値が小さくなる。

式(22b)より,  $K_{P,2}$ は減衰係数 c, 剛性 k, 質量 m, 重み  $q_1, q_2, R$ と関係があることがわかる。また,  $q_1 = q_2 = 0$ の時 は,  $K_{P,2} = 0$ となる。 $q_1$ もしくは $q_2$ を大きくすると $K_{P,2}$ の 絶対値が大きくなる。ただし,  $q_1$ は二重ルートの中にある ため,  $K_{P,2}$ への影響は $q_2$ よりも小さい。なお, Rを大きく すると $K_{P,2}$ の絶対値が小さくなる。

#### 5. アクティブ制御の等価モデル

#### 5.1 制御ありの運動方程式

式(21)を式(9)に代入すると、制御入力 u(t)は式(23)で表 される。

$$u(t) = K_{P}z(t) = \begin{bmatrix} K_{P,1} & K_{P,2} \end{bmatrix} z(t)$$
(23)  
式(23)を式(5)に代入すると、式(24)になる。

$$\begin{aligned} \dot{z}(t) &= Az(t) + B_u [K_{P,1} \quad K_{P,2}] z(t) + B_d d(t) \\ &= (A + B_u [K_{P,1} \quad K_{P,2}]) z(t) + B_d d(t) \end{aligned}$$
(24)

式(6)を式(24)に代入すると、式(25)が得られる。

$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \ddot{x}(t) \end{bmatrix} = \left( \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{c}{m} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_{P,1} & K_{P,2} \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} d(t)$$
(25)

式(25)を整理すると、式(26)になる。

$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \ddot{x}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{K_{P,1} - k}{m} & \frac{K_{P,2} - c}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} d(t) \end{bmatrix}$$
(26)

さらに,式(26)を展開すると,式(27)となる。 *x*(*t*) = *x*(*t*) (27a)

$$\ddot{x}(t) = \frac{K_{P,1} - k}{m} x(t) + \frac{K_{P,2} - c}{m} \dot{x}(t) + \frac{1}{m} d(t)$$
(27b)

なお,式(27b)は制御ありの運動方程式(式(4))と同じである。

## 5.2 等価モデルの構造特性

自由振動を考える時 d(t) = 0 となり,式(27b)は式(28)になる。

$$m\ddot{x}(t) + (c - K_{P,2})\dot{x}(t) + (k - K_{P,1})x(t) = 0$$
(28a)
$$m\ddot{x}(t) + c \dot{x}(t) + k - x(t) = 0$$
(28a)

$$m_{X}(l) + c_{eq} X(l) + k_{eq} X(l) = 0$$
(28b)

ここに, *c*<sub>eq</sub> と *k*<sub>eq</sub> は等価減衰係数と等価剛性係数であり, 以下の式(29)で定義される。

$$k_{eq} = k - K_{P,1}, \quad c_{eq} = c - K_{P,2}$$
(29a,b)

$$k_{\rm eq} = \sqrt{k^2 + q_1 \frac{1}{R}}$$
(30a)

$$c_{\rm eq} = \sqrt{c^2 - 2mk + 2\sqrt{m^2k^2 + m^2q_1\frac{1}{R}} + q_2\frac{1}{R}}$$
(30b)

式(30a)より,  $k_{eq}$  は剛性 k, 重み  $q_1$ , R と関係があること がわかる。 $q_1 = 0$  の時は,  $k_{eq} = k$  となり, 等価モデルの剛 性係数  $k_{eq}$  は制御無しモデルの剛性係数 k と一致する。 $q_1$  を大きくすると  $k_{eq}$  の値が大きくなる。R を大きくすると  $k_{eq}$  の値に近づく。

式(30b)より,  $c_{eq}$ は減衰係数 c, 剛性 k, 質量 m, 重み  $q_1$ ,  $q_2$ , R より構成されていることがわかる。 $q_1 = q_2 = 0$ の時は,  $c_{eq} = c$ となり, 等価モデルの減衰係数  $c_{eq}$ が制御無しモデルの減衰係数 cと一致する。 $q_1$ もしくは  $q_2$ を大きくすると  $c_{eq}$ の値が大きくなる。ただし,  $q_1$ は二重ルートの中にある ため,  $c_{eq}$ への影響が  $q_2$ より小さい。Rを大きくすると  $K_{P,2}$ の絶対値が小さくなる。

#### 5.3 等価モデルの振動特性

式(28b)をmで除すと、式(31)になる。

$$\ddot{x}(t) + \frac{c_{\rm eq}}{m} \dot{x}(t) + \frac{\kappa_{\rm eq}}{m} x(t) = 0$$
(31)

式(31)下式のように表すことができる。

$$\ddot{x}(t) + 2\zeta_{eq} \,\omega_{eq} \,\dot{x}(t) + \omega_{eq}^2 \,x(t) = 0$$
(32)

ここに、 $\omega_{eq}$ は等価固有角周波数であり、 $\zeta_{eq}$ は等価減衰率である。 $\omega_{eq}$ 、 $\zeta_{eq}$ は式(33)のように定義する。

$$\omega_{\rm eq} = \sqrt{\frac{k_{\rm eq}}{m}} \tag{33a}$$

$$\zeta_{\rm eq} = \frac{c_{\rm eq}}{2m\omega_{\rm eq}} \tag{33b}$$

### 6. 重み関数のコントローラゲイン・構造特性・振動特性 への影響

#### 6.1 制御対象のモデル

本報その1ではモデルの密度を $\rho$  = 180 kg/m<sup>3</sup>,幅を B = 40 m,奥行を D = 40 m,高さを H = 200 m,固有周期を T = 2 s とし、減衰率を $\zeta$  = 0.02 とする。Table 1 に式(1)~(3)により、計算された質量 m,剛性係数 k,減衰係数 c を示す。

 Table 1
 Parameters of model

 Parameter
 Unit

| Parameter | Unit   | Value                |
|-----------|--------|----------------------|
| т         | [kg]   | $5.76 \times 10^{7}$ |
| k         | [N/m]  | 1.42×10 <sup>8</sup> |
| С         | [Ns/m] | 3.62×10 <sup>6</sup> |

#### 6.2 重み関数のコントローラゲインへの影響

Fig. 3 にコントローラゲイン  $K_P \ge q_1, q_2, R$ の関係を示す。 なお,本報における制御入力 uに対する重み関数 R をそれ ぞれ 0.1, 1, 10 とし,状態 Zに対する重み関数 Qの対角線 要素  $q_1, q_2$ を変数とする。Fig. 3(a)より,  $q_1$ を大きくすると  $K_{P,1}$ の絶対値が大きくなり, Rを大きくすると  $K_{P,1}$ の絶対 値が小さくなることがわかる。Fig. 3(b)より,  $q_1$ もしくは  $q_2$ を大きくすると  $K_{P,2}$ の絶対値が大きくなり,  $q_2$ の  $K_{P,2}$ へ の影響が  $q_1$ より大きいことがわかる。Fig. 3(b) ~ Fig. 3(d) の比較より, Rを大きくすると  $K_{P,2}$ の絶対値が小さくなる ことがわかる。



#### 6.3 重み関数の構造特性・振動特性への影響

Fig. 4 に等価剛性  $k_{eq}$ 等価減衰係数  $c_{eq} \geq q_1, q_2, R$ の関係 を示す。Fig. 5 に等価固有角周波数 $\omega_{eq}$ 等価減衰 $\xi_{eq} \geq q_1, q_2$ の関係を示す。Fig. 4(a) と Fig. 5(a) より,  $q_1$  を大きくすると  $k_{eq}$ ,  $\omega_{eq}$ の値が大きくなり, R を大きくすると  $k_{eq}$ ,  $\omega_{eq}$ の値 が小さくなることがわかる。Fig. 4(b) と Fig. 5(b) より,  $q_1$ もしくは  $q_2$  を大きくすると  $c_{eq}$ ,  $\xi_{eq}$ の値が大きくなり,  $q_2$ の  $c_{eq}$ ,  $\xi_{eq}$ への影響が  $q_1$  より大きいことがわかる。Fig. 4(b) ~ Fig. 4(d)の比較と Fig. 5(b) ~ Fig. 5(d)の比較より, R を大 きくすると  $c_{eq}$ ,  $\xi_{eq}$ の値が小さくなることがわかる。

#### 7. まとめ

本報その1では、減衰を考慮した1質点系の制御系を構築し、リカッチ代数方程式の解Pを求め、コントローラゲイン  $K_P$ を算出した。また、算出されたコントローラゲインを用い、LQR 重み関数のコントローラゲイン・構造特性・振動特性への影響を評価した。以下に得られた知見を示す。

- (1) 減衰を有する1質点系の制御系に対し,リカッチ方程 式の解を求めることが可能である。さらに,その解に より,アクティブモデルの等価モデルの等価剛性係数 と等価減衰係数を計算することができ,数値解析せず にアクティブモデルの構造特性と振動特性を把握す ることができる。
- (2) *R*を大きくすると,等価剛性係数 *k*<sub>eq</sub>,等価固有角周 波数*ω*<sub>eq</sub>,等価減衰係数 *c*<sub>eq</sub>と等価減衰率*ζ*<sub>eq</sub>の値は小さ くなる。
- K<sub>P,1</sub>, k<sub>eq</sub>, ω<sub>eq</sub>の値は q<sub>1</sub>を大きくすると大きくなるが, q<sub>2</sub>を変化させても変わらない。
- (4) K<sub>P,2</sub>, c<sub>eq</sub>, ζ<sub>eq</sub>の値は q<sub>1</sub>もしくは q<sub>2</sub>を大きくすると大 きくなる。ただし, q<sub>2</sub>から K<sub>P,2</sub>, c<sub>eq</sub>, ζ<sub>eq</sub>に与える影響 は q<sub>1</sub>より大きい。







参考文献はその2に示す。

| *1 | 東京工業大学 | 大学院生 修士課程   |
|----|--------|-------------|
| *2 | 東京工業大学 | 准教授・博士 (工学) |
| *3 | 東京工業大学 | 大学院生 博士課程   |
| *4 | 東京工科大学 | 教授・博士 (工学)  |